SPring-8 新レーザー電子光ビームライン LEPS2: 建設とコミッショニング

村松 憲仁*1·與曽井 優*2·依田 哲彦*2·鈴木 伸介*3

Construction and Commissioning of the New Laser Compton Backscattering Beamline at SPring-8 (LEPS2 Project)

Norihito MURAMATSU^{*1}, Masaru YOSOI^{*2}, Tetsuhiko YORITA^{*2} and Shinsuke SUZUKI^{*3}

Abstract

The LEPS2 beamline, which produces a linearly polarized photon beam up to 2.9 GeV via laser Compton backscattering, has been constructed at SPring-8. This new project aims to increase the beam intensity one order of magnitude more than that of the LEPS beamline and to enable the construction of large acceptance detectors with high resolutions. The first photon beam was successfully observed in the measurements of energy spectrum, beam profile, and beam intensity. The construction and commissioning of the LEPS2 facility are described in this report.

1. はじめに

通常,我々は物を'見る'ときに光を通して見 ているが,認識できる大きさは光の波長程度まで に限られる.より小さい物を'見る'ためには, 波長の短い光,即ち高エネルギーの光と,目に代 わる検出装置を必要とする. X線,γ線とエネル ギーが上がるにつれて対象は原子・分子,原子核 と小さくなり,波長が約1 fm 以下となる GeV エ ネルギー領域では,核子のようにクォークから構 成される粒子(ハドロン)が研究の的となる.そ して,光を用いたハドロン研究を進めるためには, 信号観測に必要なエネルギーと強度を持ち,発散 角が十分に抑制された光子ビームを加速器で作り 出さなければならない.

光子ビームはクォーク・反クォーク対と結合し, 0.91 GeV においてストレンジ・クォークを作り 出す閾値を超える.アップ,ダウン,ストレンジ のフレーバー(クォークの種類)を限定しない仮 想的なハドロン・ビームとして魅力を持つ.また, ビームに混入するバックグラウンドは,ビームラ イン途中の物質で対生成される電子・陽電子のみ であり,それらの除去はスイープ磁石やベトー・ カウンターなどで容易に達成される.

GeV エネルギー領域の光子ビームは、その生 成方法により、制動放射光ビームとレーザー電子 光ビームに大別される.前者は、電子ビーム中に 薄い(又は細い)放射体を挿入して得られ、JLab のホール B¹⁾ や ボン大学の ELSA²⁾、東北大学電 子光理学研究センター³⁾ などで運用されている. それに対して後者は、Feenberg と Primakoff⁴⁾ による理論的考察を元に、1963 年に Milburn⁵⁾ や Arutynian と Tumanian⁶⁾ が提案した方法であ り、数 GeV クラスの電子ビームにレーザー光を 入射し、180 度反対方向に逆コンプトン散乱させ て生成する.この時のビーム拡がりは 1/ γ rad 程度(γ は蓄積電子の Lorentz ファクター)に抑 えられ、微小な散乱角度は運動学的に光子エネル ギーに依存する.

レーザー電子光ビームの強度は制動放射光ビー ムに比べて一桁小さい一方,エネルギー・スペク トルはコンプトン端を最大値とした比較的平坦な 形状をしている.これにより,前方検出器系を光 子ビーム軸上に設置しても,標識化できない低エ

^{*1} 東北大学電子光理学研究センター Research Center for Electron Photon Science (ELPH), Tohoku University (E-mail: mura@lns.tohoku.ac.jp)

^{*2} 大阪大学核物理研究センター Research Center for Nuclear Physics (RCNP), Osaka University

^{*3} 公益財団法人高輝度光科学研究センター Japan Synchrotron Radiation Institute (JASRI)

ネルギー光子によるバックグラウンド反応が抑え られる.また、レーザーの偏光が光子ビームに移 行するため、高偏極度が得られると同時に制御が 容易である.放射光施設において、物性物理や化 学、医薬、生物学といった広範な実験と共存可能 であり、SPring-8のLEPS⁷⁾ (1.5 < E_r < 2.4 GeV) や ESRF の GRAAL⁸⁾ (0.55 < E_r < 1.53 GeV), BNL の LEGS⁹⁾ (0.2 < E_r < 0.42 GeV) などで実用 化されている.

この程, SPring-8 では, 光子ビーム強度の向 上と実験施設の拡充を目指した, 2本目となる レーザー電子光ビームライン (LEPS2) が完成し た.本記事において, LEPS2 ビームラインを作 るに至った経緯, 新ビームライン及び新レーザー 入射系の概要と建設, 付帯実験施設の整備, 今年 行われたばかりのビーム・コミッショニングにつ いて紹介する.

2. LEPS から LEPS2 へ

LEPS ビームライン (BL33LEP) は, SPring-8 開始初期の1999年から運用を始めている. 蓄積 電子エネルギーが8GeVと高いおかげで、他の レーザー電子光実験施設がカバーできない最大 2.4 GeV までの光子ビームを得ている(最近では, 2.9 GeV まで引き上げられるが、これについては 後述する). 当初は7W出力のアルゴン気体レー ザー(波長 351 nm 付近のマルチライン)を入射 していたが、現在ではレーザー技術の進歩に伴 い、半導体レーザーと高調波結晶を組み合わせ て消費電力と冷却水量が大幅に改善された8 W 全固体レーザー(波長355 nm)を用いている. レーザー光は、蓄積リング1セル2台の偏向電 磁石間にある 7.8 m 直線部の中心付近 (入射部よ り 37 m 上流) でフォーカスされ, トップアップ 運転で常に 100 mA に保たれている電子ビームと 衝突する. 散乱でエネルギーを失った反跳電子は, 蓄積リングの偏向電磁石とその下流の位置検出器 (タギング検出器) で運動量が解析され、事象ご とに光子エネルギーが測定される. このような標 識化は 1.5 GeV 以上の光子に対して行われ、そ のビーム強度は1 MHz 程度であった.

LEPS 実験は,光子ビームの高偏極度を前方で 優勢となる t-チャンネル光生成反応においてパ リティ・フィルターに活かし,また,検出器を据 え付ける場所の制約にも沿うため、主に前方アク セプタンスに特化したハドロン光生成実験を推進 してきた.よって,水平(垂直)方向に±20度(± 10度)覆う前方荷電粒子スペクトロメーターを 蓄積リング棟内の実験ハッチ(逆コンプトン散乱 点の70m下流)に設置している.これまでに, 光子エネルギー1.57 GeV が閾値の ϕ 中間子(光 子と同じ量子数を持ち、ストレンジ、反ストレン ジ・クォーク対から成る)や、質量が1.5 GeV 程度までのハイペロン(ストレンジ・クォークを 含むバリオン)の光生成機構を研究し、ハドロン の相互作用や成り立ちについて成果を挙げてき た¹⁰⁾.また、存在そのものが議論となっている ペンタクォーク・バリオン Θ^{+11} やスカラー中間 子 κ^{12} の示唆なども得ている.

しかしながら、エキゾティックなハドロン構造 や未確定のハドロン共鳴状態、十分理解されてい ない反応機構などをさらに系統的に調べるには, ビーム強度増強による統計精度の向上や、大立体 角検出器による微分生成断面積、偏極観測量の測 定が不可欠となってきている. これらの課題に対 して LEPS ビームラインは構造上の限界に達して いるため、それらを飛躍的に克服する LEPS2 新 ビームラインの建設プロジェクトがスタートし た¹³⁾. LEPS2 実験では,例えばΘ⁺から崩壊し て出てくる全粒子を捕えて、その不変質量から Θ⁺を同定し、その存在を確立すること、存在し た場合にその性質と反応機構を調べること等を具 体的な目標としている. 図1は LEPS2 ビームラ インの概観を表しており、このビームラインが持 つ2つの大きな特徴については、次節の概念設計 の項で述べる.

3. LEPS2 ビームラインの建設

3.1 ビームラインの概念設計

LEPS2 ビームライン (BL31LEP) は, SPring-8 に4つしかない 30 m 長直線部の一つを利用して いる. 長直線部の電子ビーム発散角は, 図2 (a) にある通り, 水平方向で 12 µrad と抑えられて おり, レーザー電子光ビームの拡がりは, 運動学的 な散乱角度のみによってほぼ決まる. よって, 蓄 積リング棟外の広い空きスペースまで(約 135 m) 光子ビームを引き出しても, 図2(b)のようにビー ム径が十分に絞られている. 蓄積リング棟外には,



図1 LEPS2 ビームラインの概観. 蓄積リング棟実験ホール内からレーザー入射が行われ、30 m 長直線部で SPring-8 電子ビームと逆コンプトン散乱を起こす. エネルギー増幅された光子ビームは蓄積リング棟外の LEPS2 実験棟まで輸送される.



図2 (a) SPring-8 長直線部における電子ビーム水平方向の断面サイズ及び発散角度.縦軸は左側にビームサイズの スケールを mm 単位で,右側に発散角度のスケールを mrad 単位で表している.(b) 逆コンプトン散乱点から 135 m 下流の LEPS2 実験棟におけるレーザー電子光ビームの拡がり.実線は光子エネルギーに依存した角度 を持つ散乱コーンの半径を示し,淡色領域は LEPS ビームラインと LEPS2 ビームラインにおける電子ビーム の水平発散角 (それぞれ標準偏差の平均が 58 µrad と 12 µrad) を畳み込んだものである.

LEPS 実験の 15 倍の容積を持つ LEPS2 実験棟が 建設され,大立体角を覆う高分解能検出器系が設 置可能となった.

LEPS2 実験では、光子ビーム強度を一桁上げ ることがセールスポイントの一つであり、その基 本デザインは、より高出力のレーザーの4台同時 入射となっている. レーザー光は、長直線部の下 流域で焦点を結ぶよう、約32 m 離れたレーザー 入射室においてビームエキスパンダーを使い、直 径 30 ~ 40 mm に拡大される. 拡大されたレー ザー光を4本並行入射できる口径がビームライ ン・チェンバーに確保されている. 将来的に、扁 平な蓄積電子ビーム形状に合わせて、レーザー光 断面を楕円に整形するアイデアもあり、これにも 対応できる大口径となっている.

3.2 ビームラインの製作とインストール

2010年3月にLEPS2専用ビームライン設置 実行計画書がSPring-8に提出され,審査会にお ける審議を経て6月に計画承認された.その直後 から新ビームライン用の真空チェンバーの製作が 開始され,レーザー入射系の整備も並行して行わ れた.既述した通りの必要口径を確保した上で, 蓄積リングの磁石開口を通過できる真空チェン バーが製作された.2012年夏には,直線部下流 の偏向電磁石付近からさらに下流の四極・六極磁 石列付近に渡って,既存チェンバーと交換された. 偏向電磁石下流の真空チェンバーには蓄積リング 内側にタギング検出器用の反跳電子出口窓 (3 mm 厚のアルミ合金)が設けてあり,標識化エ ネルギーの下限値は LEPS より低い 1.35 GeV 程 度まで下げることが可能となっている.更に,長 直線部延長線上の最上流部にも,レーザー光を逃 がす出射窓が取り付けられた.

入射レーザーは蓄積リング収納部側壁からレー ザーを途中入射するように工夫されている. これ により、下流(レーザー入射部側)へ行くほど真 空チェンバーのレーザー通過部及び窓に大きな口 径を必要とする問題が改善されている. このよう な側壁入射に対応する真空チェンバー群(フロン トエンド部) も製作され、2012 年の 12 月にイ ンストールされた(図3参照).フロントエンド 部は、入射レーザーを長直線部方向へ90度反射 する第1ミラー(M1)チェンバー,必要に応じ て挿入できる X 線アブソーバー (ABS), ゲート バルブ (GV), 放射光アブソーバー (PDA) など から成っている. X線アブソーバーの下流面には 偏光測定のためにレーザー光を引き出すモニター ミラー(MO)が一体物として取り付けてあり、狭 いスペースで二役をこなす工夫が施されている。

長直線部で逆コンプトン散乱されてエネルギー 増幅された光子ビームは、入射レーザーと逆向き の経路をたどってフロントエンド部最下流の 2 mm 厚アルミ窓から取り出される. このアルミ 窓の上流側には、光子ビーム径より外側のX線 を落とす銅製のマスクが設置されており、水冷さ れている. 取り出された光子ビームは、厚さ 1 mmのタングステン製X線アブソーバーと直径 7 mmの鉛コリメーターを通り、直後のスイープ



図3 フロントエンド部真空チェンバーの側面図.レーザー光は紙面手前側から入射され,第1ミラー(M1)により左側の蓄積リング方向へ反射される.レーザー電子光ビームは右側のアルミ窓から取り出される.

磁石で対生成された電子・陽電子を除いている. これらの機器は蓄積リング収納部内に設置されて おり,放射線レベルの上昇には問題のない設計と なっている.

4. レーザー入射系

4.1 レーザー及び光学系

図4にレーザー入射部付近の平面図を示す. 蓄 積リング収納部側壁から入射を行うため, レー ザー入射室は隣のビームラインをまたぐ形で作ら れている. 4台の355 nm 波長全固体レーザーを 大型の光学定盤上に並べ, 2台ずつ高さを変えて 設置している. 設置レーザーはコヒーレント社製 の Paladin シリーズで, 最近の技術開発により紫 外出力が16 W 及び24 W まで増大している. Paladin は 80 MHz のパルス発振(疑似連続発振) をするが, パルス間隔が焦点付近のレイリー長の 2倍程度であるため, 508.58 MHz の RF でバン チ化されている電子ビームと同期を取らずに衝突 させることができる. レーザーの消費電力が改善 されたことにより,複数台の同時運転がインフラ 設備の増強をせずに実現可能となっている.既に LEPS ビームラインでは,開口径の制約の下で最 大限可能である2レーザー同時入射を8W出力 機で試みており,1.5~1.6倍程度の光子ビーム 強度増加を観測している.

また,波長 266 nm の深紫外レーザー4台も 別の定盤に設置し,物理プログラムに応じて切り 替えられるようにしている.1W連続発振するオ キサイド社の全固体レーザー Frequad-HP を順次 用意しているが,このシリーズでは既に2W出 力機もリリースされており,今後の整備を検討し ている.深紫外レーザーの入射で,光子ビームの 最大エネルギーが2.9 GeV まで引き上げられ, 高質量のハドロン生成などを調べられるようにな る.同様の高エネルギー光子ビームは,LEPS ビー ムラインでも標識化ビーム強度 0.2 MHz 程度で 生成されており,例えば K* (892) 中間子とハイ ペロンの t-チャンネル生成において,既述した 通り, κ中間子の交換が示唆されている.LEPS2



図4 レーザー入射室及び蓄積リング収納部内フロントエンド部の平面図.紫外(UV)または深紫外(DUV)レーザー 光4本を小型コンクリート遮蔽室,さらには1m厚収納部側壁からフロントエンド部へ入射し、シリコン・ミ ラー(M1)で左側の長直線部へ反射する.

ではこの光子ビームの大強度化を図り,原子核中 の中間子質量の減少と束縛(カイラル対称性の部 分的回復)を研究するなど,狙う物理の幅を広げ る.

これらの紫外・深紫外レーザー光は、エキスパ ンダーで拡大し、エネルギー密度を落とした後、 λ/2 波長板で直線偏光方向を制御する. さらに、 各波長に最適化した合成石英ミラーを使って、2 レーザー光ごとに直角プリズム型ミラーの左右両 側へ入射する. 直交した2つの反射面で、2レー ザー光は隣り合いながら蓄積リング方向へと向か う. 高さを変えた2つのプリズムにより、4つの レーザー光が正方形の各頂点位置に配置される形 で入射される. 隣接した4レーザー光は、紫外・ 深紫外の両波長で反射率の高い大型合成石英ミ ラーで3回反射され、コンクリート遮蔽された小 型光学ハッチを通して収納部内に至る.

4.2 レーザー入射部及びモニター系

コンクリート側壁に空いた穴から蓄積リング収 納部内へ側面入射されたレーザー光は,フロント エンド部の ICF203 合成石英窓から超高真空部へ と入り,第1ミラーで長直線部方向へ反射される. 第1ミラーはアルミ・コートされた 20 mm 厚の シリコン・ミラーで,レーザー電子光ビームが対 生成で減るのを避けるため,中央部に直径5 mm の穴を設けている.また,X線からの入熱対策と して,シリコン・ミラーを上下半割りにして 3 mm スリット構造としている他,ミラー背面の 銅製ホルダーを水冷している.4レーザー光は四 つ葉のクローバー型に上下ミラーで左右2つずつ 当たるため,上記ミラー加工の影響はレーザー光 の裾部分のみに抑えられている.

入射レーザーを長直線部電子軌道と衝突させる には、レーザー光軸の角度を精密に振る調整機構 が必要である.そのため、レーザー入射室内の4 光路それぞれに設置している合成石英ミラーを、 遠隔操作できるステッピング・モーター付きス テージに載せている.逆コンプトン散乱点付近の レーザー・スポットの確認は、長直線部途中(レー ザー光が散乱点を約7m過ぎた地点)に設置し たレーザー・モニター用チェンバーで行う.ここ では、電子ビーム軌道の上下にミラーを取り付け てレーザー光をビューポートから垂直に取り出 し、アルミナ蛍光板上のスポットを CCD カメラ で確認している.電子ビームによる壁電流が流れ るよう,軌道上下のミラーはスリット構造をした 格納部に収められている.

光子ビームの偏極度は、レーザー偏光度の測定 を基に計算する.フロントエンド部の M0 ミラー を下ろしてレーザー光を真空チェンバーから取り 出した後,偏光子を遠隔回転させながら強度変化 をフォトダイオードで測定する.これを正弦曲線 でフィットして偏光度を求める.偏極測定系は収 納部内に設置している.

5. 付帯実験施設の整備

蓄積リング収納部内のスイープ磁石より下流は 1 Pa 程度のビーム輸送パイプが配管され,約 100 m のビーム通過中に散乱,吸収が起こること を防いでいる. 遮蔽壁直前にはビームシャッター が設置されている. この輸送パイプはリング棟実 験ホールを突き抜け,最終的に LEPS2 実験棟入 口までつながっている. LEPS2 実験棟は,放射 線インターロックで管理された幅 12 m×奥行 18 m×高さ 10 m の建屋となっており,2011 年 3 月に竣工した. 実験棟最下流には,鉄のブロッ ク及びコンクリートでできたビーム・ダンプを設 けている.

LEPS2 実験で用いる大立体角荷電スペクトロ メーター系は、1 Tesla の大型ソレノイド磁石(ボ アの直径 2.96 m,長さ 2.22 m)中に建設する. 大型磁石と検出器系最外殻のサンプリング・カロ リメーターは、米国ブルックヘブン国立研究所 (BNL) で 2004 年まで静止 K 中間子稀崩壊実験 E949に使われていた物を流用している. 実験棟 の建設と並行して、BNL で E949 検出器の解体 及び回路系の回収が行われ、これらの貴重な財産 と重さ400トンのソレノイド磁石が日本へ海上 輸送された.磁石はディスク状に分割されて LEPS2 実験棟へ運び込まれ,図5(a) で示され ている通り, 2011 年 11 月に建屋中央部にある 深さ 1.5 m のピットへ移設された.現在,ボア 内部に入る検出器群(大口径飛跡検出器や粒子識 別検出器)の開発を進めている.

この荷電スペクトロメーター系が稼働するまで の間,実験棟の上流側スペースでは大立体角電磁 カロリメーターBGOeggを中心としたセットアッ プで実験を行う(図5(b)参照.). BGOegg は,



図5 (a) LEPS2 実験棟内の様子. BNL-E949 ソレノイド磁石が中央に据え付けられ,その上流側に BGOegg 用の恒 温ブースが建てられている. (b)電磁カロリメーター BGOegg の外観. この写真では下流前方部(左側)の 300 チャ ンネルのみ光電子増倍管が取り付けられている.

1320本のBGO結晶(20放射長のBi₄Ge₃O₁₂) を卵型に組み上げた構造で,1GeVのガンマ線に 対して世界最高レベルとなる1.3%のエネルギー 分解能を持つ.東北大学電子光理学研究センター で建設され,2012年12月にLEPS2実験棟へ移 送された.検出器全体は恒温ブース内に設置され, 信号出力の温度依存(-1.5%/度)を取り除く対 策を施している.BGOeggカロリメーター系の他 に,時間分解能60psecで前方飛程時間の測定を 行う高抵抗板チェンバー(RPC)や各種ドリフト・ チェンバーなど,荷電粒子検出系の整備も進んで おり,2013年秋以降に本格的な物理データの収 集を開始する予定である.

6. ビーム・コミッショニング

6.1 光子ビーム生成までの経緯

ビームライン真空チェンバーは、十分にベーキ ング (昇温脱離) が行われているにもかかわらず、 紫外レーザーを入射することによって真空度の悪 化が見られた.そこで 2013 年 1 月に、レーザー 入射位置を少しずつ変えながら光脱離させる脱ガ スを正月返上で行った.

蓄積リングとの境界にある放射光アブソーバー を開けてフロントエンド部までX線及び制動放 射光が導かれたのは、2013年1月16日早朝の 加速器調整期間中である.5時間の割当て時間内 に、第1ミラーの温度上昇をモニターしながら長 直線部の電子軌道を振り、ミラー・スリットに対 する放射光の軸出し調整を行った.長直線部及び その前後の偏向電磁石付近の電子軌道は複数のス テアリング磁石により幾つかに分けたバンプ軌道 を作ることが可能であるが,この時の調整は放射 光がフロントエンドにあるミラーの中心に来るよ うにバンプ軌道を調整することだけを行った.同 時に,放射光によるマスクや M0 アブソーバーの 焼き出しも済ませた.

そしていよいよ1月27日のマシンスタディ中 の12時間の割り当てで、LEPS2ビームラインへ のレーザー入射が行われた.まず、ビームシャッ ターを開けて制動放射光ビームをLEPS2実験棟 まで出し、安全管理室と共同で放射線レベルの サーベイを行った.その後、24Wレーザー一台 の入射が試みられ、真空度の悪化をモニターしな がら、スプリッターを用いて徐々に入射パワーを 上げていった.LEPS2実験棟で想定された軸よ り10mm程下方にビーム中心があるものの、 24W出力を全入射した状態でエネルギー・スペ クトルや光子ビーム強度の測定を行い、LEPS2 ビームラインにおけるレーザー電子光初生成が確 認された.

この時点では、第1ミラーの熱歪みによりレー ザー焦点が想定より下流に動いたため、予定して いた箇所にある電子ビーム・バンプ軌道の補正で レーザー電子光ビームの詳細な軸出し調整するこ とは断念した.そこで4月2日の加速器調整期 間中に再び4時間のコミッショニング時間をもら い, ミラー歪み分を考慮に入れた焦点距離を予め 決めた上で, 電子軌道を振ると同時に LEPS2 実 験棟におけるビーム・プロファイルをモニターし, レーザー電子光ビームの軸出しを行った. この際, 手持ちの紫外レーザー3台(24 W 1 台, 16 W 2 台)の同時入射を行い, 光子ビーム性能の詳細 を測定した.

6.2 得られた光子ビームの性能

図6(a)は、3レーザー光を入射した場合のレー ザー電子光ビームと、入射しなかった場合の制動 放射光ビームのエネルギー・スペクトルを示して いる. この測定では、LEPS2 実験棟の光子ビー ム軸上に直径 8 cm,長さ 30 cmの大型 BGO 結 晶1個を置き,光電子増倍管で増幅された電磁 シャワー信号の電荷量を ADC で読み出した. 信 号のパイルアップを抑えるため、レーザー電子光 ビームと制動放射光ビームのスペクトルは、それ ぞれ電子ビームの電流値が 0.1 mA, 10 mA の時 に測定している. そのため、2つのスペクトルは、 電流値、測定時間、データ収集系の有効計数率で 規格化されている. レーザー電子光ビームのエネ ルギー・スペクトルは、蓄積リング収納部内に設 置されているコリメーターにより、散乱角度の広 がった 0.65 GeV 以下の成分が除去されている. LEPS2 ビームラインは直線部が長いので、残留 ガスによる制動放射光強度が高くなるが、図6(a) の比較から分かる通り、レーザー電子光ビームの 強度が2桁程度優越している.

図6(b)(c)は、LEPS2 実験棟の光子ビーム軸

上で測定したビーム・プロファイルである.3 mm 角のシンチレーション・ファイバーを縦16本, 横16本の二層に並べ,その上流に電子・陽電子 対生成用の0.5 mm 厚アルミ・コンバーターとト リガー・カウンターを配置したモニター(BPM) を使用した.測定にあたって,エネルギー測定用 の大型 BGO 結晶と BPM を入れ替えた.制動放 射光ビームのプロファイルは,長直線部の電子軌 道状態により,RMS が9 mm 程度と少し広がっ ているが,レーザーを蓄積リングへ入射すると, 局所的に散乱が起こっているレーザー電子光ビー ムが優勢となり,図2(b)から評価できる通り RMS が6~7 mm 程度に絞られる結果となった.

通常. 光子ビーム強度はタギング検出器におけ る反跳電子の検出レートから割り出されるが、タ ギング検出器の R&D と最適化が 2013 年夏の加 速器停止期間まで続けられているため、2つの代 替方法を用いて評価した。一つは、レーザー入射 前後の電子ビーム寿命の計測であり、その差が有 意に観測された.3本のレーザー光を入射した場 合, 逆コンプトン散乱による電流損失に相当する 寿命は約120時間と評価され,100mAの電流値 を基に計算された散乱レートは、2.4 GeV までの 全エネルギー領域で7 MHz であった. 一方, LEPS2 実験棟に設置した BPM では, コンバーター における対生成レートが計測でき、3レーザー光 の入射時は 29.0 kHz (制動放射光のみで 3.7 kHz) であった. コンバーター及びトリガー・カウンター における対生成断面積、ビームライン途中のアブ



図6 (a)レーザー光3本を入射した場合としなかった場合の光子ビームに対するエネルギー・スペクトル.それぞれ, 蓄積電子ビーム電流値が0.1 mAと10 mAの時に測定した.(b)は制動放射光ビームのみの場合,(c)はレーザー 電子光ビームが生成されている場合の LEPS2 実験棟におけるビーム・プロファイル.水平方向(x) および垂 直方向(y)の拡がり幅も RMS で示されている.

ソーバーや真空チェンバー窓等における光子ビー ム損失,コリメーターによる低エネルギー光子の 除去を考慮すると,逆コンプトン散乱レートはや はり7 MHz 程度と評価された.得られた光子ビー ム強度は,期待していた値の半分程度であったが, 今後の入射光学系見直し等により改善していく.

7. まとめ

本記事で詳述してきた通り, SPring-8の第2 レーザー電子光ビームラインは成功裏に稼働し始 めた. 2013年2月21日には, これを記念して LEPS2ビームライン竣工式典を執り行うことが できた. また, 2月のユーザー・タイム中には, 電磁カロリメーターBGOeggを前方300チャン ネルのみ部分稼働させ,検出器中央に置いた厚さ 20 mmの炭素標的にレーザー電子光ビームを試 験的に照射した. BGOeggで検出された2個の ガンマ線に対して不変質量分布をプロットした結 果, **図7**のように, π^0 中間子の光生成が確認さ れている.

BGOegg は 2013 年秋までに全 1320 チャンネ ルの光電子増倍管取付けと読出し回路系の整備を 終え,LEPS2 ビームラインで最初の本格的な物理 データ収集がスタートする予定である. 順次,荷 電粒子検出器系のインストールも進め,一つの柱



図7 300 チャンネル部分稼働中の BGOegg で検出され た2個のガンマ線の不変質量分布.2つのヒスト グラムは、ガンマ線エネルギーの閾値を100 MeV と200 MeV にした場合を表す.それぞれにかか るスケール・ファクターも示す.

として n'中間子の光生成実験(閾値 1.45 GeV) を行う. η' 中間子は U₄(1) 異常のため大きな質 量を獲得していると考えられ、原子核中でカイラ ル対称性の自発的破れが回復すると同時に質量が 減少すると理論予想されている。その結果、原子 核中に束縛されてしまう. このような状態を探索 することは, 質量起源の謎に迫る上でも重要なス テップである. LEPS2/BGOegg 実験では, 永廣 らの理論モデル¹⁴⁾ に従うと, 20 mm 厚の炭素原 子核に4 MHzの標識化光子ビームを照射した場 合,超前方を覆う RPC で陽子を検出することに よって、一日当り 1200 事象×アクセプタンス分 の束縛信号が観測される可能性がある. BGOegg カロリメーターで検出信号の S/N 比を改善して いく. n'光生成の他にも、複数中間子生成モー ドを通した高励起バリオン共鳴の探索などを行う 予定であり、構成クォーク模型を超えたハドロン 構造の理解が深まると期待している.

LEPS2 ビームラインについても、今後は第1 ミラー形状や冷却方式の見直し、光子ビーム通過 領域の物質量削減、タギング検出器のインストー ルなど、改良を加えていく計画である.開発され たタギング検出器で測定されるビーム光子のエネ ルギー分解能は、長直線部の電子ビーム発散角が 小さいおかげで10 MeV 程度に良くなる予定であ る.また、深紫外レーザー入射による高エネルギー 光子ビームの大強度化も順次図っていくつもりで ある.ビームライン・パフォーマンスと物理成果 の両面について、今後の進展をご期待されたい.

LEPS2 ビームラインの建設・コミッショニン グにあたっては、公益財団法人高輝度光科学研究 センター(JASRI)の加速器部門の方々から絶大 なご協力をいただき、深く感謝いたします.予算 的には、大阪大学の運営費交付金や日本学術振興 会の科研費、新学術領域研究「新ハドロン」など の補助を受け、また、LEPS2 実験棟の建設は理 化学研究所に全面的にサポートしていただきまし た.LEPS2 プロジェクトは、大阪大学核物理研 究センター、東北大学電子光理学研究センター、 公益財団法人高輝度光科学研究センター、理化学 研究所仁科加速器研究センター、高エネルギー加 速器研究機構素粒子原子核研究所、京都大学理学 研究科などの共同研究として進められています.

参考文献

- D.I.Sober, et al., "The bremsstrahlung tagged photon beam in Hall B at JLab", Nucl. Instr. Meth. A 440 (2000), 263; B.A.Mecking, et al., "The CEBAF large acceptance spectrometer (CLAS)", Nucl. Instr. Meth. A 503 (2003), 513.
- 2) W.J.Schwille, et al., "Design and construction of the SAPHIR detector", Nucl. Instr. Meth. A 344 (1994), 470; P.Grabmayr, "An experimental test of the GDH sum rule", Prog. Part. Nucl. Phys. 55 (2005), 375; D.Elsner, et al., "Linearly polarized photon beams at ELSA and measurement of the beam asymmetry in π^{0} photoproduction off the proton", Eur. Phys. J. A 39 (2009), 373.
- 3) H.Yamazaki, et al., "The 1.2 GeV photon tagging system at LNS-Tohoku", Nucl. Instr. Meth. A 536 (2005), 70; T. Ishikawa, et al., "The second GeV tagged photon beamline at ELPH", Nucl. Instr. Meth. A 622 (2010), 1.
- E. Feenberg and H. Primakoff, "Interaction of Cosmic-Ray Primaries with Sunlight and Starlight", Phys. Rev. 73 (1948), 449.
- R.H. Milburn, "Electron Scattering by an Intense Polarized Photon Field", Phys. Rev. Lett. 10 (1963), 75.
- F.R. Arutyunian and V.A. Tumanian, "The Compton Effect on Relativistic Electrons and the Possibility of Obtaining High Energy Beams," Phys. Lett. 4 (1963), 176.
- T.Nakano, et al., "Multi-GeV laser-electron photon project at SPring-8", Nucl. Phys. A684 (2001), 71c;
 N.Muramatsu, et al., "Development of High Intensity Laser-Electron Photon Beam up to 2.9 GeV at the

SPring-8 LEPS Beamline", arXiv:1308.6453 (2013), Submitted to Nucl. Instr. Meth. A.

- 8) O.Bartalini, et al., "Results from the Graal Experiment", Prog. Part. Nucl. Phys. 44 (2000), 423.
- 9) G.Blanpied, et al., "N→ Δ transition and proton polarizabilities from measurements of p (γ, γ), p (γ, π⁰), and p (γ, π⁺)", Phys. Rev. C64 (2001), 025203.
- 10) N. Muramatsu, "GeV Photon Beams for Nuclear/ Particle Physics," arXiv:1201.4094 (2012)の Section 2.6 にまとめられている.
- 11) T. Nakano, et al., "Evidence for the Θ⁺ in the γ d → K⁺K⁻pn reaction by detecting K⁺K⁻pairs", Phys. Rev. C 79 (2009), 025210; N.Muramatsu, "Recent Progress and Results of LEPS, LEPS2, and ELPH", Few-Body Syst. 54 (2013), 997; Y.Kato, "New Result on Θ⁺ from LEPS", Few-Body Syst. 54 (2013), 1245.
- 12) S.H. Hwang, et al., "Spin-Density Matrix Elements for $\gamma p \rightarrow K^{*0} \Sigma^{+}$ at $E_{\gamma} = 1.85 - 3.0$ GeV with Evidence for the κ (800) Meson Exchange", Phys. Rev. Lett. 108 (2012), 092001.
- M.Yosoi, "LEPS2: the second Laser-Electron Photon facility at SPring-8", AIP Conf. Proc. 1388 (2011), 163; T.Yorita et al., "Production of Intense High Energy Gamma Beam for LEPS2 Project at SPring-8", Proc. of the 4th International Particle Accelerator Conf. (IPAC2013), p2162 (2013); N.Muramatsu, "First Beam Observation and Near Future Plans at SPring-8 LEPS2 Experiments", arXiv:1307.6411 / ELPH Report 2044-13 (2013).
- 14) H.Nagahiro, et al., " η and η '-mesic nuclei and U_A (1) anomaly at finite density", Phys. Rev. C74 (2006), 045203.